# Высоковольтный диод серии В9

Vaher, G.; Vergi, U.; Karuks, O.; Kuusik, E.; Krunks, O.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов: сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 5-12: ил https://www.ester.ee/record=b1273235\*est

#### Низковольтные диоды на большие токи с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; Karuks, O.; Mäe, T.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 23-29 : ил https://www.ester.ee/record=b1264428\*est

### Низковольтный диод для электросварки и гальваники с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 50-62 : ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1273235\*est">https://www.ester.ee/record=b1273235\*est</a>

# О возможности улучшения прямой ВАХ высоковольтного диода

Vaher, G.; Krunks, O.; Kuusik, E.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов: сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 13-20: ил <a href="https://www.ester.ee/record=b1273235\*est">https://www.ester.ee/record=b1273235\*est</a>

# Разработка и освоение производства серии мощных тиристор-диодов

Seleninov, Kazimir; Tarma, M.; Krunks, O.; **Tarma, Mati** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 161-167 : ил https://www.ester.ee/record=b1591355\*est

### Создание и свойства высокоомных эпитаксиальных слоев кремния большой площади

Vinnal, J.A.; **Kõverik, Kait**; Tarma, M. Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной 80-летию со дня изобретения радио А. С. Поповым 1975 / с. 3 <a href="https://www.ester.ee/record=b1322122\*est">https://www.ester.ee/record=b1322122\*est</a>

**Усовершенствование технологии и конструкции диодов Д143-2000 с применением диффузионной сварки** Vaher, G.; Karuks, O.; Kruus, J.; Surženkov, G.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Технология силовых полупроводниковых приборов : сборник статей 1987 / с. 134-138 : ил., табл <a href="https://www.ester.ee/record=b1353933\*est">https://www.ester.ee/record=b1353933\*est</a>